This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-059303

(43) Date of publication of application: 07.03.1989

(51)Int.CI.

G02B 6/12

G02B 6/42

(21)Application number : **62-217628**

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP <NTT>

(22)Date of filing:

31.08.1987

(72)Inventor: MADA YOICHI

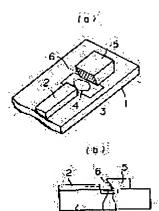
KAWACHI MASAO

(54) OPTICAL COUPLING PART FOR OPTICAL WAVEGUIDE AND LIGHT RECEIVING/EMITTING ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To miniaturize an optical integrated circuit, to allow it to have a high performance, and to simplify the constitution, by forming a light receiving/emitting element in the vicinity of the end part of an optical waveguide on the surface of a semiconductor substrate.

CONSTITUTION: On a semiconductor substrate 1, an optical waveguide 2 is formed, and on the surface of said semiconductor substrate 1, a light receiving/ emitting element 3 which is positioned in the vicinity of the end part of the optical waveguide 2 and has a light receiving/emitting part 4 is formed. Also, on the semiconductor substrate 1, a minute reflecting mirror 5 (optical path converting part) which is positioned in the vicinity of the end part of the optical waveguide 2 and brings the optical waveguide 2 and the light receiving/emitting element 3 to optical coupling is installed. The optical waveguide 2 formed on the semiconductor substrate 1 and the light receiving/emitting element 3 formed in the vicinity of this end part can be brought to optical coupling efficiently, therefore, the optical integrated circuit can be miniaturized easily, and also, the constitution is simplified.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

9 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-59303

(5) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和64年(1989)3月7日

G 02 B 6/126/42

B - 7036 - 2H8507-2H

審查請求 発明の数 1 未請求 (全4頁)

9発明の名称

光導波路と受発光素子との光結合部

20特 願 昭62-217628

23出 願 昭62(1987)8月31日

母発 明 者 間 田

洋

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

72発 跀 者 河 内

人

IE 夫 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

日本電信電話株式

会社内

②出 顖 人 理

砂代

日本電信電話株式会社

弁理士 志賀 正武 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

明

1. 発明の名称

光導波路と受発光素子との光結合部

- 2. 符許請求の範囲
- (1) 半導体基板上に形成した光導波路と受発光素 子とを光結合してなる光結合部において、前記受 発 光 素 子 を 前 記 半 導 体 基 板 表 面 の 光 導 波 路 端 部 近 傍に形成し、前記半導体基板上の光導波路端部近 傍に該光導波路と受発光素子とを光結合させる光 路変換部を設置してなることを特徴とする光導波 路と受発光素子との光精合部。
- (2) 光路変換部として、光導波路端面および受発 光素子表面に対してそれぞれ45度の傾きをもっ て対向する面を反射面とする微小反射鏡を設置す ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 光導波路と受発光素子との光結合部。
- 3. 発明の詳細な説明
- 〔 産業上の利用分野 〕

本発明は光通信や光情報処理システムの基本構

成要素である光導波路と受発光素子との光結合部 に関する。

(従来技術・発明が解決しようとする問題点)

光通信あるいは光情報処理システムを構成する 光回路部品の小型化・高信頼性化・低価格化を実 現するため、導破型光部品の開発が行なわれてい る。導波型光部品を利用するに際しては、光導波 路と受発光器子とを効率良く結合する必要がある。 従来、光導波路と受発光素子とを結合するいくつ かの方法が提案されているが、いずれの方法も以 下に述べる欠点を有する。

まず、第4國は従来の光導波路と受発光素子と の光結合部の一例を示す図であり、この図におい て1は半導体基板、2は半導体基板1上に形成さ れた光導波路、3は受発光部4を有する受発光素 子である。この光結合部は、受発光素子3を基板 1の端面に固定することによって該受発光素子3 が光導政路2の端部に直接結合されている。

この第4図に示す光導波路2の端部に直接受発 光森子3を粘合する手段では、結合場所が基板端

面に切約されるため、光回路設計の自由度が少ないという欠点を有する。また、受発光素子を基板端面に固定するため、基板端面の精密加工必要となる。

本発明は上記の問題点を解決するべくなされたもので、光導波路、受発光素子、信号処理回路等で構成される光集積回路の小型化・高性能化を実現可能で、構成が簡単である光導波路と受発光素

上記の構成において、受発光素子3が努えは受発光素子である場合には、光導波路2を出射した光は光路変換部である微小反射観5により略90 度向きを変えたのち、進板1の製面に形成した受光素子の受光部に入射する。

本発明では、光導波路形成基板表面に形成した

子との光結合部を提供することを目的とする。 (顕 風点を解決するための手段)

本発明は、半導体基板上に形成した光導波路と受発光素子とを光結合してなる光結合部において、前記受発光素子を前記半導体基板表面の光導波路端部近傍に形成し、前記半導体基板上の光導波路端部近傍に該光導波路と受発光素子とを光結合させる光路変換部を設置してなることを特徴とするものである。

(実施例)

e de la company

次に第1回に基づきより具体的な実施例について述べる。

はじめに光導波路を製作した。まず、火炎直接 堆積法により、 P型エピタキシァルシリコン基板 (エピタキシァル層抵抗率 4 0 Q・cm, バルク抵 抗率 0 1Q・cm) 上にバッファ層、コア層、クラッド間の類に石英系光導波膜を堆積した。次に、 反応性イオンエッチング法により光導波路形成部 以外の石英を除去して、基板シリコン面を露出さ せた。以上により、幅40μπ・高さ70μπ断 面を有する石灰系光導波路を製作した。

最後に、光導波路と受光素子とを光結合するための光路変換部である微小反射鏡を取り付けた。微小反射鏡は、厚さ 100 m の石英ガラス板の斜め研磨面にAIを蒸着後、 500 m 幅に切り出したものである。

実際に光導波路から光を入射させ受光系子出力を測定した結果、光導波路からの出射光を8割以上の効率で検出していることを確認した。

による信号遅延が減少するため、小型化・高信額 性化に加えて高速化も可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)(b) は本発明の一実施例を示す図であって、第1図(a) は光結合部の斜視図、第1図(b) は同興面図、第2図、第3図はいずれも本発明の別の実施例を示す分解斜視図、第4図は従来の光結合部の製面図、第5図(a)(b) は別の従来の光結合部を示す図であって、第5図(a) は光結合部の分解斜視図、第5図(b) は同個面図である。

1 … … 半導体基板、

2 … … 光導波路、

3 … … 受発光素子、

4 … … 受発光素子の受発光郎、

5 … … 微小反射鏡(光路変換部)、

6 … … 数小反射鏡の反射面、

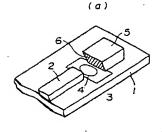
7 … … テーパ部を有する光導波路、

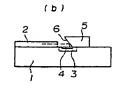
8 … … フリズム。

出填人 日本電信電話株式会社 代理人 弁理士 志 賀 正 武 以上は受発光部4が受光部の場合の説明図であるが、受発光部4が発光部の場合にも全く同様な効果が得られることは明らかである。また、微小反射鏡の代わりに第2図に示す様にテーパ部を有する光導波路7あるいは第3図に示す様にプリズム8を光路変換部として用いても同様な効果が得られることは言うまでもない。

(発明の効果)

第1 図





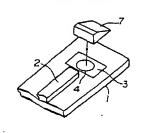
1;羊導体基級

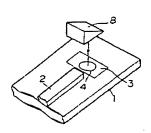
2: 光導波路

3; 受免光素子 5: 光路更换部

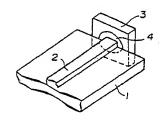
第2図

第3図





第4 図



第5 図

